WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A61C 17/22, A46B 15/00, A61K 7/16, B08B 3/10

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/27891

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

2. Juli 1998 (02.07.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/07254

(22) Internationales Anmeldedatum:

23. Dezember 1997

(23.12.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 54 108.5

23. Dezember 1996 (23.12.96) DE

(71)(72) Anmelder und Erfinder: MASSHOLDER, Karl [DE/DE]; Panoramaweg 27, D-69250 Schönau (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MANNSCHOTT, Peter [DE/DE]; Jägerpfad 14, D-69250 Schönau (DE).

(74) Anwalt: ISENBRUCK, Günter; Bardehle et al., Theodor-Heuss-Anlage 12, D-68165 Mannheim (DE).

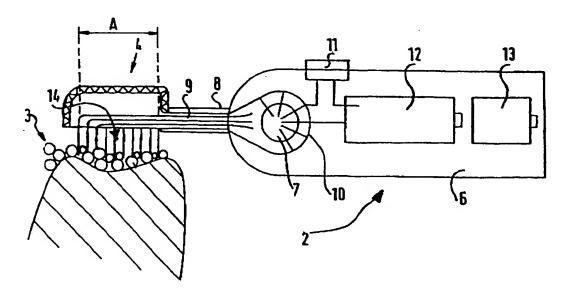
(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC. NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: CLEANING SYSTEM AND SURFACE CLEANING METHOD

(54) Bezeichnung: REINIGUNGSSYSTEM UND VERFAHREN ZUM REINIGEN EINER OBERFLÄCHE



(57) Abstract

Disclosed is a cleaning system for surface cleaning, comprising a cleaning tool (2) with a working area (A) and a UV light source (7) whose UV radiation exits from the tool (2) in the working area (A), and a cleaning agent containing a photoactivable semiconductor material (3), wherein UV radiation is coupled directly into the photoactivable semiconductor material (3) in the working area (A) via a light guiding device.

BEST AVAILABLE COPY

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Reinigungssystem zum Reinigen an der Oberfläche vorgeschlagen, das aufweist: ein Reinigungswerkzeug (2) mit einem Arbeitsbereich (A) und einer UV-Lichtquelle (7), deren UV-Strahlung im Arbeitsbereich (A) aus dem Werkzeug (2) austritt und ein Reinigungsmittel, das ein fotoaktivierbares Halbleitermaterial (3) enthält, wobei über eine Lichtleiteinrichtung (9, 14) UV-Strahlung im Arbeitsbereich (A) unmittelbar in das fotoaktivierbare Halbleitermaterial (3) eingekoppelt wird.

LEDIGIJCH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

Al.	Albanien	ES	Spanien	1.8	Lesotho	SI	Slowenicu
AM	Amienien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakci
ΛT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GΛ	Gabun	LV	l.cttland	S7.	Swasiland
AZ.	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinca	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	MI.	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	UZ.	Ushckistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Victuam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen .	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	КP	Demokratische Volksrepublik	NZ	· Neusceland	ZW	Zimbahwe
CM	Kamerin		Korea	PL.	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ.	Kasachstan	R()	Rumänien		
CZ.	Tschechische Republik	L.C	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
					·		

WO 98/27891 PCT/EP97/07254

Reinigungssystem und Verfahren zum Reinigen einer Oberfläche

Die Erfindung betrifft ein Reinigungssystem sowie ein Verfahren zum Reinigen einer Oberfläche.

10

In vielen Bereichen des täglichen Lebens spielt die Hygiene eine wichtige Rolle. Eine gute Hygiene kann dazu beitragen, daß eine Reihe von Krankheiten verhindert wird, indem Keime, die sich an Oberflächen ansiedeln, entfernt oder vernichtet werden. Ein weiterer Aspekt ist Sauberkeit. Beim Reinigen von Oberflächen werden optisch störende Verunreinigungen entfernt, so daß sich ein angenehmeres Äußeres ergibt. Gelegentlich ist es auch notwendig, Ablagerungen oder angelagerte Stoffe zu entfernen, die sich aufgrund einer Umweltverschmutzung ergeben haben.

Bisherige Reinigungsverfahren beruhen in der Regel darauf, daß man die Oberfläche mechanisch abreinigt, d.h. ein Reinigungswerkzeug über die Oberfläche führt und dabei Verunreinigungen mechanisch ablöst und abträgt. Zur Vernichtung oder zur Abtötung von Keimen und Bakterien werden vielfach chemische Mittel eingesetzt, die dann ihrerseits wieder entfernt werden müssen und teilweise ein aggressives Verhalten gegenüber der zu reinigenden Oberfläche haben. In vielen Fällen muß man daher bei der Wahl der Reinigungs- oder Putzmittel sehr sorgfältig vorgehen und diese auf die zu reinigende Oberfläche entsprechend abstimmen. Insbesondere bei der Bekämpfung von Keimen und

Bakterien ist aber zu beobachten, daß bestimmte Keime eine immer stärkere Resistenz gegen bestimmte Mittel entwickeln, die zu ihrer Bekämpfung eingesetzt werden. Auch nach erfolgter Reinigung ist dann die gewünschte Keimarmut oder sogar Keimfreiheit nicht erreicht, auch wenn dies gar nicht unmittelbar bemerkt wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Reinigungssystem anzugeben, das es ermöglicht, die Reinigung von Oberflächen zu vereinfachen, die Zuverlässigkeit der Reinigungswirkung zu erhöhen und Nebenwirkungen weitgehend auszuschließen. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Verfahren zum Reinigen einer Oberfläche anzugeben.

Die Lösung geht aus von einem Reinigungssystem zum Reinigen einer Oberfläche, das aufweist:

15

- ein Reinigungswerkzeug (2) mit einem Arbeitsbereich (A) und einer UV-Lichtquelle (7), deren UV-Strahlung im Arbeitsbereich (A) aus dem Werkzeug (2) austritt und
- ein Reinigungsmittel, das ein fotoaktivierbares Halbleitermaterial (3) enthält.

20

Das erfindungsgemäße Reinigungssystem ist dann gekennzeichnet durch eine Lichtleiteinrichtung (9, 14), über die UV-Strahlung im Arbeitsbereich (A) unmittelbar in das fotoaktivierbare Halbleitermaterial (3) eingekoppelt wird.

Das erfindungsgemäße Reinigungssystem ist somit derart ausgestaltet, daß UV-Licht aus einer UV-Lichtquelle durch eine Lichtleiteinrichtung im Arbeitsbereich des Reinigungswerkzeugs unmittelbar in das fotoaktivierbare Halbleitermaterial eingekoppelt wird. Auf diese Weise wird eine erhöhte Effektivität der Reinigungswirkung sowie eine weitgehende Vermeidung von Nebenwirkungen erreicht.

Eine Gefährdung von Menschen durch UV-Strahlung ist ausgeschlossen. Die UV-Strahlung wird unmittelbar zur zu reinigenden Oberfläche geleitet und tritt erst dort aus dem Lichtleiter aus. Weiterhin wird die UV-Strahlung auf kleine Flächenbereiche der Oberfläche konzentriert, so daß die zur Erzeugung der UV-Strahlung notwendige Energie gut ausgenutzt- wird.

Die Vorgehensweise bei der Anwendung des erfindungsgemäßen Reinigungssystems zum Reinigen einer Oberfläche ist überaus einfach:

Es reicht zunächst einmal aus, einen fotoaktivierbaren Halbleiter, beispielsweise in Pulverform oder in Form einer Suspension oder Flüssigkeit auf die zu reinigende Oberfläche aufzubringen. Man muß dann nur noch dafür sorgen, daß UV-Strahlung über einen Lichtleiter unmittelbar an die Oberfläche gelangt. Obwohl die Vorgänge noch nicht abschließend geklärt sind, nimmt man an, daß die UV-Strahlung dann den Halbleiter aktiviert, d.h. eine Änderung der Elektronenkonfiguration der Halbleitermoleküle bewirkt. Fotoaktivierung bedeutet, daß durch die Lichtabsorption im Halbleiter, z.B. n-TiO2, Elektronen vom Valenzband in das Leitungsband gehoben werden. Hierdurch entsteht ein Redoxpotential, das über die Bildung radikalischer Spezies bzw. Mechanismen zur Abtötung von Mikroorganismen führt. Da diese Prozesse unspezifisch sind, kommt es nebenbei auch zu oxidativen Abbaureaktionen. Da sich der Halbleiter nicht verändert spricht man von einem Katalysator. Man kann also dieses Verfahren mit ausgezeichneten Ergebnissen für die Desinfektion verwenden. Man kann es aber auch verwenden, um oxidierbare Stoffe, beispielsweise Kohlenwasserstoffe, zu oxidieren. So lassen sich beispielsweise Ölflecken dadurch

entfernen, daß man den fotoaktivierbaren Halbleiter in Pulverform aufstreut und dann UV-Licht entweder von der Sonne oder einer UV-Lichtquelle darauf wirken läßt. Das Öl wird oxidiert und zersetzt sich dann weitgehend in Kohlendioxid und Wasser.

- 4 -

5

Vorzugsweise verwendet man hierbei als Lichtleiter für die UV-Strahlung ein mechanisches Reinigungsinstrument. Neben der Oxidation der Verunreinigungen bzw. Keime hat man dann gleichzeitig ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem man diese oxidierten Verunreinigungen oder Keime mechanisch abtragen kann. Man kombiniert hier also die Vorteile einer herkömmlichen Reinigung mit den Vorteilen der "oxidativen" Reinigung. Hierdurch lassen sich die Reinigungszeiten kurz halten.

15 1

Bevorzugterweise verwendet man als Reinigungsinstrument eine Bürste, bei der mindestens einige Borsten als Lichtleitfasern ausgebildet sind. Bei dieser Ausgestaltung dienen die Borsten, wie bei herkömmlichen Bürsten auch, als mechanische Reinigungswerkzeuge. Zusätzlich dienen die Borsten oder zumindest einige Borsten aber auch dazu, das UV-Licht bis an die Oberfläche zu leiten, wo es zusammen mit dem fotoaktivierbaren Halbleiter zu einer oxidativen Reinigung verwendet wird. Die Kombination des mechanischen Reinigens mit der Oxidation der zu bekämpfenden Verschmutzungen steigert die Wirkung einer herkömmlichen Bürste insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Keimen.

Keimei

Diese Ausgestaltung hat darüber hinaus noch den Vorteil, daß die Borsten den Halbleiter beim Durchführen der Reinigung immer wieder von einem Punkt zum anderen verschieben, so daß mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sichergestellt wird, daß sämtliche Keime bzw. sämtliche Verschmutzungen auf der Oberfläche

erfaßt und oxidiert werden können.

Mit besonderem Vorteil ist die Bürste als Zahnbürste ausgebildet, wobei die UV-Lichtquelle im Handgriff der Zahnbürste angeordnet ist. Dies ergibt eine s sehr kleine Baugröße, so daß die Zahnbürste nicht über die Baugröße einer bisherigen Zahnbürste hinausgeht. Die elektrischen Bauteile, die zur Erzeugung der UV-Strahlung in der Regel notwendig sind, und wasserführende Teile an der Zahnbürste sind sicher getrennt. Man kann das Innere des Handgriffs recht problemlos wasserdicht ausgestalten, wenn man die UV-Strahlung mit einem Lichtleiter in das Borstenfeld führt. Die Putzgewohnheiten müssen gegenüber einer herkömmlichen Zahnbürste praktisch nicht geändert werden. Bakterien auf Zähnen, Zahnfleisch und vor allem auch in Zahn-Zwischenräumen werden vernichtet, auch wenn die Borsten nicht unmittelbar in die Zahnzwischenräume vordringen. Als positiver Nebeneffekt hat sich herausgestellt, daß die Zähne ohne chemische Hilfsmittel weiß werden. Offensichtlich werden also neben den Keimen auch andere organische Verunreinigungen, die unter anderem die Zähne verfärben, oxidativ entfernt. Man kann also beispielsweise speziell für Raucher ein geeignetes System mit "Raucherzahnpasta" und Zahnbürste zusammenstellen. Durch die abrasive Wirkung der Putzkörper aus Halbleitermaterial erzielt man auch einen mechanischen Abtrag der Verschmutzungen.

Vorzugsweise wird das Halbleitermaterial in Form von Putzkörpern oder zusammen mit Putzkörpern verwendet. Es unterstützt daher nicht nur die Oxidation der Verunreinigungen oder der zu entfernenden Verschmutzung, sondern trägt auch mit zur mechanischen Reinigung bei.

Vorzugsweise wird das Halbleitermaterial in pastöser Form oder als Bestandteil einer Paste verwendet. Das Halbleitermaterial haftet dann besser an dem Unter-

grund, d.h. der zu reinigenden Oberfläche. Dies ist immer dann von Vorteil, wenn die Oberfläche nicht waagrecht liegt und die Reinigung in Schwerkraftrichtung von oben erfolgt, also beispielsweise bei Wänden, die senkrecht stehen oder eine gewisse Neigung aufweisen oder bei Decken oder anderen Flächen, die überhängen.

In einer alternativen Ausgestaltung kann man das Halbleitermaterial als Schwimmkörper ausbilden oder es an einen Schwimmkörper binden. Damit lassen sich nun auch Oberflächen reinigen, die bislang einer mechanischen Reinigung schwer zugänglich waren, nämlich die Oberflächen von Flüssigkeiten, beispielsweise von Seen, Flüssen oder Meeren. Vielfach treten Ölflecke auf Wasseroberflächen auf, sei es durch defekte Boote oder Schiffe, sei es durch das bewußte oder fahrlässige Entleeren von Ölresten in das Wasser. Die mechanische Entfernung dieser Ölflecken ist nur sehr schwierig und mit hohem Aufwand möglich. Wenn man nun das Halbleitermaterial schwimmfähig ausgestaltet, dann kann die katalytische Wirkung des Halbleitermaterials, die unter der Wirkung des im Sonnenlicht enthaltenen UV-Lichts zustande kommt, dazu verwendet werden, derartige Verschmutzungen oxidativ abzubauen und damit zu entfernen.

20

Hierbei ist besonders bevorzugt, daß als Schwimmkörper ein mineralisches Material, ein organisches Material oder eine gallertartige Flüssigkeit mit einem spezifischen Gewicht kleiner als 1 g/cm³ verwendet wird. Als mineralisches Material kommt beispielsweise Blähton, Perlitt, Gasbeton, Lava, Bims oder Kieselgur in Betracht. Als organisches Material kann man pflanzliche Produkte verwenden, beispielsweise Popcorn. Als Flüssigkeit kann man Gallerten verwenden, die das Halbleitermaterial einbinden, das UV-Licht durchlassen und trotzdem schwimmen. Derartige Schwimmkörper haben nämlich den Vorteil, daß

sie nicht zu einer zusätzlichen Umweltverschmutzung führen, sondern nach dem Abbau der Verschmutzungen entweder biologisch abgebaut werden können oder absinken und sedimentieren.

Vorzugsweise weist die UV-Strahlung eine Wellenlänge im Bereich von 280 bis 400 nm, insbesondere im Bereich von 320 - 380 nm auf. Diese UV-Strahlung ist im Sonnenlicht enthalten. Sie ist für den Menschen weitgehend ungefährlich. Sie wird sogar für kosmetische und medizinische Zwecke eingesetzt. Man kann daher diese UV-Strahlung auch dann verwenden, wenn Oberflächen im oder am menschlichen Körper gereinigt werden sollen, beispielsweise die Oberflächen der Zähne im Mund.

Als fotoaktivierbarer Halbleiter wird vorzugsweise Titandioxid oder Siliziumcarbid verwendet. Beide Halbleiter sind relativ preisgünstig und in großen Mengen verfügbar.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung beschrieben. Hierin zeigt die

einer Zahnbürste.

eine schematische Darstellung eines Reinigungssystems mit

Ein Reinigungssystem 1 weist eine Zahnbürste 2 und ein fotoaktivierbares Halbleitermaterial 3 auf. Dargestellt ist die Zahnbürste 2 mit ihrem Kopf 4 über einem Zahn 5, dessen Oberflächen gereinigt werden sollen.

Die Zahnbürste 2 weist einen Griff 6 auf, in dem eine UV-Lichtquelle 7 angeordnet ist. Die UV-Lichtquelle erzeugt UV-Strahlung mit einer Wellenlänge

im Bereich von 320 bis 400 nm. Diese UV-Strahlung wird über eine im Stiel 8 angeordnete Lichtleiteinrichtung 9 zum Bürstenkopf 4 geleitet. Zusätzlich ist ein Reflektor 10 vorgesehen, der die UV-Strahlung in den Eingang der Lichtleiteinrichtung 9 richtet.

Die UV-Lichtquelle kann-über einen Schalter 11 aktiviert werden. Der Schalter 11 ist in einem Strompfad zwischen der UV-Lichtquelle 7 und Batterien 12, 13 angeordnet, die sich ebenfalls im Handgriff 6 der Zahnbürste befinden.

Die Lichtleiteinrichtung 9 weist eine Reihe von lichtleitenden Fasern auf, die gleichzeitig als Borstenmaterial verwendet werden können. Ein geeigneter Kunststoff hierfür ist beispielsweise Polyacrylamid. Dieser Kunststoff ist einerseits in der Lage, UV-Licht im angegebenen Wellenlängebereich zu leiten. Andererseits ist er aber auch stabil genug, um als Zahnbürstenborste funktionieren zu können.

Im Zahnbürstenkopf sind also eine oder mehrere Borstenarten vorhanden: Zumindest einige Borsten 14 bilden Teil der Lichtleiteinrichtung 9. Es kann daneben auch andere Borsten geben, die nicht als Lichtleiter dienen, sondern lediglich die Funktion der mechanischen Abreinigung haben.

Auf dem Zahn 5 sind schematisch Putzkörperchen dargestellt, die zumindest teilweise aus einem fotoaktivierbaren Halbleitermaterial 3, beispielsweise Titandioxid oder Siliziumcarbid bestehen. Man kann entweder alle Putzkörperchen einheitlich aus dem Halbleitermaterial bilden oder man kann das Halbleitermaterial neben anderen Putzkörperchen vorsehen. Natürlich ist es auch möglich, das Halbleitermaterial nicht als Putzkörperchen auszubilden, sondern sie neben den Putzkörperchen in der pastösen Masse einer Zahncreme unterzu-

bringen.

Die Zähne können nun auf herkömmliche Art und Weise geputzt werden. Beim Putzen wird die UV-Lichtquelle 7 durch Betätigen des Schalters 11 eingeschaltet. In einem mit A gekennzeichneten Arbeitsbereich trifft dann die UV-Strahlung auf das Halbleitermaterial 3, das dadurch aktiviert wird. Es entstehen freie Valenzen, die zur Folge haben, daß Verunreinigungen, Keime oder Bakterien, die sich auf der Zahnoberfläche befinden, oxidiert und damit inaktiviert werden. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß die Zähne auch an solchen Stellen gereinigt werden, wo die Borsten nicht direkt hinkommen, beispielsweise in Zahnzwischenräumen. Das Halbleitermaterial 3 wird aber in der Regel mit der im Mund beim Zähneputzen vorhandenen oder sich entwickelnden Flüssigkeit auch in solche Räume hineingespült werden. Solange die UV-Strahlung dorthin gelangt, erfolgt dort eine Reinigung durch Odxidation.

15

20

25

10

Beim Putzen wird die Schicht, die die Zahncreme, in der das Halbleitermaterial 3 enthalten ist, zumindest lokal sehr stark verdünnt, so daß das mit einer ausgesprochen hohen statistischen Wahrscheinlichkeit immer aktiviertes Halbleitermaterial 3 an die Oberfläche des Zahns 5 gelangt und dort die Reinigungswirkung durch Oxidation entfalten kann.

Natürlich lassen sich auf die gleiche Weise auch andere Flächen reinigen, wenn man entsprechendes Putzmittel, das das fotoaktivierbare Halbleitermaterial enthält und ein entsprechend ausgebildete Bürste-enthält. Anstelle einer Bürste kann man auch einen Schaber verwenden, wenn man dafür sorgt, daß an seiner Schabekante oder zumindest in der unmittelbaren Umgebung das UV-Licht austreten und auf die zu reinigende Oberfläche treffen kann.

<u>Patentansprüche</u>

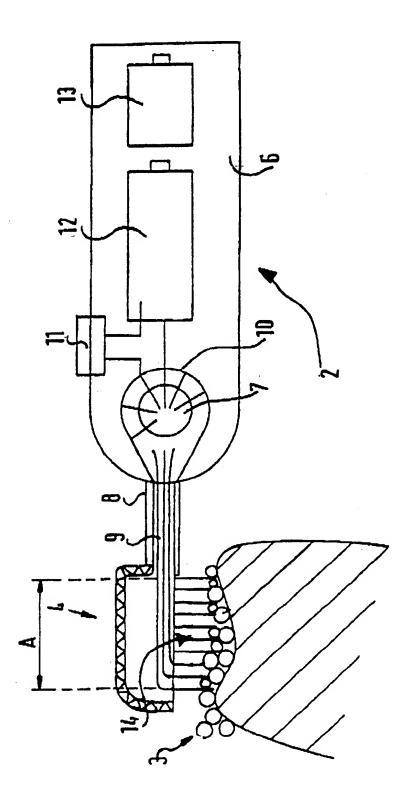
- 1. Reinigungssystem zum Reinigen einer Oberfläche, das aufweist:
 - in Reinigungswerkzeug (2) mit einem Arbeitsbereich (A) und einer UV-Lichtquelle (7), deren UV-Strahlung- im Arbeitsbereich (A) aus dem Werkzeug (2) austritt und
- ein Reinigungsmittel, das ein fotoaktivierbares Halbleitermaterial (3) enthält,

gekennzeichnet durch eine Lichtleiteinrichtung (9, 14), über die UV-Strahlung im Arbeitsbereich (A) unmittelbar in das fotoaktivierbare Halbleitermaterial (3) eingekoppelt wird.

- 2. Reinigungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Lichtleiteinrichtung (9, 14) für die UV-Strahlung ein mechanisches Reinigungswerkzeug (2) verwendet.
- Reinigungssystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
 daß man als Reinigungswerkzeug (2) eine Bürste verwendet, bei der mindestens einige Borsten (14) als Lichtleitfasern ausgebildet sind.
- 4. Reinigungssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
 die Bürste (2) als Zahnbürste ausgebildet ist, wobei die UV-Lichtquelle (7)
 im Handgriff (6) der Zahnbürste angeordnet ist.

25

- 5. Reinigungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Halbleitermaterial (3) in Form von Putzkörpern oder zusammen mit Putzkörpern verwendet wird.
- 6. Reinigungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Halbleitermaterial (3) in pastöser Form oder als Bestandteil einer Paste verwendet wird.
- 7. Reinigungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
 gekennzeichnet, daß man ein an Schwimmkörper gebundenes oder als
 Schwimmkörper ausgebildetes Halbleitermaterial (3) verwendet.
 - 8. Reinigungssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da als Schwimmkörper ein mineralisches Material, ein organisches Material oder eine gallertartige Flüssigkeit mit einem spezifischen Gewicht kleiner als 1 g/cm³ verwendet wird.
- 9. Reinigungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als fotoaktivierbarer Halbleitermaterial (3) Titandioxid oder Siliziumcarbid verwendet wird.
 - Reinigungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlung der UV-Lichtquelle (7) eine Wellenlänge im Bereich von 280 nm - 400 nm, insbesondere im Bereich von 320 - 380 nm aufweist.
 - 11. Verfahren zum Reinigen einer Oberfläche mit einem Reinigungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10.



BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 97/07254

A CLASS	HEICATION OF CHRISCT MATTER						
IPC 6	A61C17/22 A46B15/00 A61K7	/16 B08B3/10					
According	to International Patent Classification(IPC) or to both nutional class	silication and IPC					
	SEARCHED	oncarron and it o					
	ocumentation searched (classification system followed by classifi	Cation symbols)					
IPC 6	A61C A46B A61K B08B	cation symbols)					
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included in the fields se	arched				
Electronic	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category "	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.				
Υ	EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20 1996 see the whole document	November	1-9,11				
Y	US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8 Ja see column 12, line 15 - line 1	nuary 1991 9	1-9,11				
Α	WO 92 06671 A (WIEDEMANN) 30 Ap see the whole document	ril 1992	1-4				
	•	111					
	•						
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	annex.				
" Special cat	egories of cited documents :	*T* leter decompet a blish of an attack					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "T" later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the							
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention							
"L" document which may throw doubts on pnority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention							
"O" docume	O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-						
"P" docume	eans at published prior to the international filling date but an the priority date daimed	ments, such combination being obvious in the art.	s to a person skilled				
	ctual completion of theinternational search	"&" document member of the same patent fa					
25	May 1998	02/06/1998					
Name and m	ading address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authonzed officer					
	NL - 2280 HV Rijswyk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Vannunyt 1					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati . Application No PCT/EP 97/07254

Patent document cited in search repo		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 743029	Α	20-11-1996	US	5658148 A	19-08-1997
US 4983379	Α	08-01-1991	US	4849213 A	18-07-1989
			US	4528180 A	09-07-1985
			US	4687663 A	18-08-1987
			IN	166887 A	04-08-1990
			IN	166888 A	04-08-1990
			IN	166889 A	04-08-1990
			AU	580076 B	22-12-1988
			BR	8503355 A	09-12-1986
			CA	1257545 A	18-07-1989
•			DE	3587725 D	24-02-1994
			DE	3587725 T	28-04-1994
			ΕP	0202359 A	26-11-1986
			JP	1463004 C	28-10-1988
			JP	61271214 A	01-12-1986
			JP	630 0 7522 B	17-02-1988
WO 9206671	Α	30-04-1992	DE	4032779 A	23-04-1992

iales Aktenzeichen

BEST AVAILABLE COPY

NTERNATIONALE	R RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 97/07254

scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sof oder die aus einemanderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) Or Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Presidentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beansprüchten Prontätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25 . Mai 1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (-813-70) 340-2040 Tx 31 651 epo. pl.	A KLASS	SIEIZIERUNG DES ANMEL DUNGSGEGENGTANDES							
B. RECHERCHERTE GEBIETE Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) und Klassifikationssymbols) IPK 6 A61C A46B A61K B08B Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) und Klassifikationssymbols) Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) Während der Infernationales Rechtmore vonsulliene elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Sucrbegeffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Käsigore Bezeichnung der Veröffenlichungs, soweit erforderlich unter Angebe der in Besricht kommenden Tälle Bett. Anspruch Ar Y EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20. November 1-9, 11 1996 siehe das ganze Dokument Y US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 In Seiner Ausgemen von angegebenen von der v	IPK 6	A61C17/22 A46B15/00 A61K7/	16 B08B3/10						
B. RECHERCHERTE GEBIETE Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) und Klassifikationssymbols) IPK 6 A61C A46B A61K B08B Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) und Klassifikationssymbols) Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) Rechtmortant Managementation (Fisherschalebonicsprate) Während der Infernationales Rechtmore vonsulliene elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Sucrbegeffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Käsigore Bezeichnung der Veröffenlichungs, soweit erforderlich unter Angebe der in Besricht kommenden Tälle Bett. Anspruch Ar Y EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20. November 1-9, 11 1996 siehe das ganze Dokument Y US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 In Seiner Ausgemen von angegebenen von der v									
Pechercherter Mindesportation (Material AACK BOBB	1		lassifikation und der IPK						
Recharcherte aber nicht zum Alindestprüfstötigshorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebeite fallen Wählend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Daternank (Name der Daternank und evit. verwendete Suchbegriffe) Wählend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Daternank (Name der Daternank und evit. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategoni Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordenten unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Ansprüch nir V EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20. November 1-9,11 US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Weiser Veröffentlichung ein son angagenene veröffentlichungen zu der aber ander an der ander den internationalen schaeffen unter den der der der der den finder an der									
Withhead der Internationalen Recherche konsulliene elektronische Datenbank (Name der Datenbank und ext. verwendete Suchbegnitte) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kalegore Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20. November 1-9,11 US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 si ehe das ganze Dokument W US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 si ehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Steine Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 Postorien Recharder Steiner S	IPK 6		bole)						
Withhead der Internationalen Recherche konsulliene elektronische Datenbank (Name der Datenbank und ext. verwendete Suchbegnitte) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kalegore Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20. November 1-9,11 US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 si ehe das ganze Dokument W US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 si ehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Steine Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 Postorien Recharder Steiner S									
Withhead der Internationalen Recherche konsulliene elektronische Datenbank (Name der Datenbank und ext. verwendete Suchbegnitte) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kalegore Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20. November 1-9,11 US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 si ehe das ganze Dokument W US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 si ehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Steine Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 Postorien Recharder Steiner S	Becherchie	arte aber nicht zum Mindochreitetett gebern der Menten in							
C. ALS WESENTLICH ANGESEHERE UNTERLAGEN Ksiegore Bezeichnung der Veröffentlichunge, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 4. Wolfere Veröffentlichungen sind der Fordsetzung von Fald C. zu Wische Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A WO 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Wolfere das ganze Dokument 1-9 siehe das ganze Dokument 1-10 siehe das ganze das ganze 1-10 siehe das ganzenden siehe das ganze	Tiecherche	and also filed and windestpresson genorende Veroffentlichungen,	soweit diese unter die recherchierten Gebiete	tallen					
C. ALS WESENTLICH ANGESEHERE UNTERLAGEN Ksiegore Bezeichnung der Veröffentlichunge, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 4. Wolfere Veröffentlichungen sind der Fordsetzung von Fald C. zu Wische Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A WO 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Wolfere das ganze Dokument 1-9 siehe das ganze Dokument 1-10 siehe das ganze das ganze 1-10 siehe das ganzenden siehe das ganze									
C. ALS WESENTLICH ANGESEHERE UNTERLAGEN Ksiegore Bezeichnung der Veröffentlichunge, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 1-9, 11 4. Wolfere Veröffentlichungen sind der Fordsetzung von Fald C. zu Wische Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 A WO 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 1-4 Wolfere das ganze Dokument 1-9 siehe das ganze Dokument 1-10 siehe das ganze das ganze 1-10 siehe das ganzenden siehe das ganze	Während de	er internationalen Becherche konsultiote eleiterenete Consultion							
Bezeichmung der Veröffenlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie Betr. Anspruch Nr 1996 siehe das ganze Dokument 1–9,11		3. Monationalism recharding konsulteria elektronische Datenpank	(Name der Datenbank und evtl. verwendete (Suchbegriffe)					
Bezeichmung der Veröffenlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie Betr. Anspruch Nr 1996 siehe das ganze Dokument 1–9,11									
Bezeichmung der Veröffenlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie Betr. Anspruch Nr 1996 siehe das ganze Dokument 1–9,11									
Bezeichmung der Veröffenlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie Betr. Anspruch Nr 1996 siehe das ganze Dokument 1–9,11	C 11 C 11/1	CONTROL ANGEOGRAPH ANGEOGRAPH							
Y EP 0 743 029 A (CERAMOPTEC) 20.November 1-9,11 Y US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8.Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 ~ Zeile 19 A W0 92 06671 A (WIEDEMANN) 30.April 1992 1-4 Wetere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu siehe das ganze Dokument Wetere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu siehe das ganze Dokument Sebadarie Kätegorien von angegebenen Veroffentlichungen Veroffentlichung, die one niggemenen Stand der Technik definiert, sehrenden ib sebadarie Stategorien von angegebenen Veroffentlichungen Veroffentlichung, die one signemen Stand der Technik definiert, sehrenden ib sesen ober durch den der veroffentlichung veroffentlichung veroffentlichung der veroffentlichung veroffentlichun									
1996 siehe das ganze Dokument V US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 – Zeile 19 Wo 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 siehe das ganze Dokument Westere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu W Siehe Anhang Patentfamilie 1-9, 11 30. April 1992 1-4 Siehe Anhang Patentfamilie 1-4 Sesordere Katsgegnen von angegebenen Veroffentlichungen : Ar Veroffentlichung, die den allgemeinen Sland der Teichnik definient, seber nicht 19 is besonders bedäustam anzusehen ist 18 Et altere Dokument, das jedoch erst am oder nach dem inlemationalen Anmeldedstum veroffentlicht werden ist 18 Te steller Solder und veroffentlichung belegt werden sie der der veroffentlichung, die geginget ist, einen Profrätischanspruch zweifelhaft erstehenen zu istenen zu siesen und er veroffentlichung belegt werden so der der der veroffentlichung, die veroffentlichung belegt werden so der der der veroffentlichung, die seinen zusen der veroffentlichung belegt werden so der der der veroffentlichung, die seinen zusen der veroffentlichung veroffentlichung veroffentlichung der andere Maßnahmen bezieht 19 Veroffentlichung, die veroffentlichung der andere Maßnahmen 19 Veroffentlichung, die veroffentlichung der andere Maßnahmen 19 Veroffentlichung, die veroffentlichung der andere Maßnahmen 19 Veroffentlichung der	Kalegorie .	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr					
1996 siehe das ganze Dokument V US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 – Zeile 19 Wo 92 06671 A (WIEDEMANN) 30. April 1992 siehe das ganze Dokument Westere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu W Siehe Anhang Patentfamilie 1-9, 11 30. April 1992 1-4 Siehe Anhang Patentfamilie 1-4 Sesordere Katsgegnen von angegebenen Veroffentlichungen : Ar Veroffentlichung, die den allgemeinen Sland der Teichnik definient, seber nicht 19 is besonders bedäustam anzusehen ist 18 Et altere Dokument, das jedoch erst am oder nach dem inlemationalen Anmeldedstum veroffentlicht werden ist 18 Te steller Solder und veroffentlichung belegt werden sie der der veroffentlichung, die geginget ist, einen Profrätischanspruch zweifelhaft erstehenen zu istenen zu siesen und er veroffentlichung belegt werden so der der der veroffentlichung, die veroffentlichung belegt werden so der der der veroffentlichung, die seinen zusen der veroffentlichung belegt werden so der der der veroffentlichung, die seinen zusen der veroffentlichung veroffentlichung veroffentlichung der andere Maßnahmen bezieht 19 Veroffentlichung, die veroffentlichung der andere Maßnahmen 19 Veroffentlichung, die veroffentlichung der andere Maßnahmen 19 Veroffentlichung, die veroffentlichung der andere Maßnahmen 19 Veroffentlichung der	Υ .	FP 0 743 029 A (CEPAMOPTEC) 20 N	lavamban						
Y US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 Westere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu einenhamen Westere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu siehe das ganze Dokument X Siehe Anhang Patentamilie T- Spätere Veröffentlichung, die annahmen veröffentlichungen Annahmen T- Spätere Veröffentlichung, die annahmen veröffentlichungen T- Spätere Veröffentlichung, die annahmen veröffentlichungen siehen zu besein zu des zu einer Annahmen bei zu einer Prointitässansruch zwerefehatt erschenen zu bassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen in Recherenchencht genannten Veröffentlichungsdatum einer anderen Geröffentlichungsdatum einer anderen Geröffentlichungsdatum einer anderen Geröffentlichung die sich auf einer Machanimen bezieht Veröffentlichung, die sich auf einer Machanimen bezieht Veröffentlichung, die sich auf einer Machanimen bezieht Veröffentlichung, die sich auf einer Machanimen bezieht veröffentlichung die veröffentli	•	1996	lovelibet	1-9,11					
Y US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Januar 1991 siehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 Westere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu einenhamen Westere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu siehe das ganze Dokument X Siehe Anhang Patentamilie T- Spätere Veröffentlichung, die annahmen veröffentlichungen Annahmen T- Spätere Veröffentlichung, die annahmen veröffentlichungen T- Spätere Veröffentlichung, die annahmen veröffentlichungen siehen zu besein zu des zu einer Annahmen bei zu einer Prointitässansruch zwerefehatt erschenen zu bassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen in Recherenchencht genannten Veröffentlichungsdatum einer anderen Geröffentlichungsdatum einer anderen Geröffentlichungsdatum einer anderen Geröffentlichung die sich auf einer Machanimen bezieht Veröffentlichung, die sich auf einer Machanimen bezieht Veröffentlichung, die sich auf einer Machanimen bezieht Veröffentlichung, die sich auf einer Machanimen bezieht veröffentlichung die veröffentli									
Siehe Spalte 12, Zeile 15 - Zeile 19 Weiters Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe das ganze Dokument Weiters Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentlamilie Pesanderis Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik delirient, aber nicht als besonders bedeutstam anzusenen ist werden sich sehr nicht als besonders bedeutstam anzusenen ist werden sich sehr nicht als besonders bedeutstam anzusenen ist veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik delirient, aber nicht als besonders bedeutstam anzusenen ist veröffentlichung, die gegegelt eit einen Prioritätsanspruch zweidelnatt ersach dem in den sehren in Bestherchenberorte ist, das Veröffentlichung und eines Veröffentlichung der aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie veröffentlichung, die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie veröffentlichung, die berunden betrachte Werden sich veröffentlichung, die be der weiter werden sich veröffentlichung von Desonderer Bedeutung; die be hanspruchte Erindung von einem der Bedeutung; die be hanspruchte Erindung von einem der Weiterstelle werden veröffentlichung von Desonderer Bedeutung; die be hanspruchte Erindung von einem die Veröffentlichung von Desonderer Bedeutung; die be hanspruchte Erindung von einem der Veröffentlichung von Desonderer Bedeutung; die be hanspruchte Erindung von Gesonderer Bedeutung; die behanspruchte Erindung von Gesonderer Bedeutu									
Wetere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Wetere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamille	Y	US 4 983 379 A (SCHAEFFER) 8. Jan	uar 1991	1-9,11					
Wetere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C. zu Wetere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C. zu Wiesendere Kategoren von angegebenen Veröffentlichungen: "T Spätere Veröffentlichung, die an aligemeinen Stand der Technik definient, aber nicht als besonders bedeutsem anzusenen ist "T Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definient, aber nicht als besonders bedeutsem anzusenen ist "T veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik delinient, aber nicht kölltidient, sondern nur zum Versäffentlich vor den internationalen Anmeldedatum veröffentlich ung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der Erfilmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der mehrer an der mit der der des Veröffentlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der mit den der der Veröffentlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung unter des der seiten des der erführlichung des der der seiten des der seiten des veröffentlichung unter des der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung des der der erführlichung des der veröffentlichung des der veröffentlichun		siene Spaite 12, Zeile 15 - Zeil	e 19						
Wetere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C. zu Wetere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C. zu Wiesendere Kategoren von angegebenen Veröffentlichungen: "T Spätere Veröffentlichung, die an aligemeinen Stand der Technik definient, aber nicht als besonders bedeutsem anzusenen ist "T Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definient, aber nicht als besonders bedeutsem anzusenen ist "T veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik delinient, aber nicht kölltidient, sondern nur zum Versäffentlich vor den internationalen Anmeldedatum veröffentlich ung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der Erfilmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der mehrer an der mit der der des Veröffentlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der mit den der der Veröffentlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung unter des der seiten des der erführlichung des der der seiten des der seiten des veröffentlichung unter des der filmung zugrundfelegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelisigenden Technik des der erführlichung des der der erführlichung des der veröffentlichung des der veröffentlichun	Α	WO 92 06671 A (WIFDEMANN) 30 Apr	11 1002	1 4					
Wettere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen *Besondere Kategonen von angegebenen Veroffentlichungen *A' Veroffentlichung, die den alligemeinen Stand der Technik definen, aber incht als besonders bedeutsam anzusenen ist E' alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeidedalum veroffentlicht worden ist und mit der Anmeidedalum veroffentlicht worden ist. 1. Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden sie der die aus seinem anderen Seunderen Grund angegeben ist (wie aus seinem anderen Seunderen Grund angegeben ist (wie aus seinem anderen bestierten Grund angegeben ist (wie aus seinem anderen bestierten Grund angegeben ist (wie aus seinem anderen Seunderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt). Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung. Veroffentlichung, die vor dem internationalen Recherchen bezieht dem dies Veroffentlichung die vor dem internationalen Recherchen setzen wirden des Veroffentlichung die vor dem internationalen Recherchen berühert werden zu der Veroffentlichung die vor dem internationalen Recherchen berühert werden zu der		siehe das ganze Dokument		1-4					
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.									
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.									
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.									
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.		•							
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.									
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.									
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.	į		·						
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.	}								
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.									
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erschenen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sich der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht der beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlichung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamtie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 25 . Mai 1998 "Ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tiel. (+31-70) 340-2400 Tx 31 651 end pt.	1								
"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusenen ist ser alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist ""." Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung sdatum einer anderen im Reichercheinbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichung die vor dem intermationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung vor der die veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung vor der der Veröffentlichung vor d	Weite	ere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentlamilie						
A verofinationing, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist ind mit der Anmeldedatum veroffentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum veroffentlicht worden ist ind mit der Anmeldedatum veroffentlichten veroffentlichten ist ind mit der Anmelden into kolitiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen ist und mit der Anmelden into kolitiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen ist und mit der Anmelden into kolitiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen ist und mit der Anmelden into kolitiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen ist und mit der Anmeldeng into kolitiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Trange Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist inhemetischen Tatigkeit beruhend betrachte werden "Veröffentlichung veröffentlichu			"T" Spätere Veroffentlichung, die nach dernu	nternationalen Anmeldedalum					
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "It Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soff oder die aus einemanderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O' Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P' Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist 25 . Mai 1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo. pl	aber nic	cht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur :	zum Verständnis des der					
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sid oder die aus einemanderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) Of Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beansprüchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25 . Ma i 1998 Name und Postanschnit der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (-31-70) 349-2040 Tx 31 651 epo. pl.	"E" alteres C Anmeld	Ookument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veroffentlicht worden ist	i neorie angegeben ist						
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sotl oder die aus einemanderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beenspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25 . Mai 1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo. pl	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung. "L" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung								
Or Veröffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Pr Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25 . Mai 1998 Veröffentlichung, die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung die seinen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 02/06/1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo pl	andere	n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betrac "Y" Veröffentlichung von besonderer Rodeut	htet werden					
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht PP Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25 . Mai 1998 Veröffentlichung, die Wittglied derselben Patentfamtlie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 02/06/1998 Bevollmachtigter Bediensteter Bevollmachtigter Bediensteter Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo pl	ausyere	2(1)()							
dem beanspruchten Prontätsdatum veröffentlicht worden ist 25 . Mai 1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo pl	eine Be	eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht verorientlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und							
25 . Mai 1998 O2/06/1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Europaisches Patentiamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx, 31 651 end pl									
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter Europaisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo pl									
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter Europaisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo pl	25	Mai: 1000							
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx, 31,651 eno pl		. 1998	02/06/1998						
Europaisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Tx 31 651 epo pl	Name und Po		Bevollmächtigter Bediensteler						
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx, 31 651 epo pl			*						
			Vanrunxt, J						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna ules Aktenzeichen PCT/EP 97/07254

						7// 0/234
	echerchenberic rtes Palentdoku		Datum der Veröffentlichung		flitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	743029	Α	20-11-1996	US	5658148 A	19-08-1997
US	4983379	Α	08-01-1991	us	4849213 A	18-07-1989
				US	4528180 A	09-07-1985
				US	4687663 A	18-08-1987
				IN	166887 A	04-08-1990
				IN	166888 A	04-08-1990
				IN	166889 A	04-08-1990
				AU	580076 B	22-12-1988
				BR	8503355 A	09-12-1986
				CA	1257545 A	18-07-1989
				DE	3587725 D	24-02-1994
				DE	3587725 T	28-04-1994
				EP	0202359 A	26-11-1986
				JP	1463004 C	28-10-1988
				JP	61271214 A	01-12-1986
				JP	63007522 B	17-02-1988
WO	9206671	Α	30-04-1992	DE	4032779 A	23-04-1992